ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СПЕКТРОСКОПИИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОНОВ К ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК

Бржезинская М.М., <u>Байтингер Е.М.</u>, Шнитов В.В. (1), Смирнов А.Б. (1)

Челябинский государственный педагогический университет, пр. Ленина 69, Челябинск, 454080 Россия ¹ Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН, ул. Политехническая 26, Санкт-Петербург, 194021 Россия Fax: 7 (3512) 64-77-53, E-mail: brzhezinskaya@fromru.com

Введение

Углеродные нанотрубки (YHTs) являются не только интересным объектом для исследований, но также и многообещающим материалом для использования УНТ технологии. Уникальные свойства позволяют производить на их основе функциоэлементы ДЛЯ наноэлектроники нальные (например, диоды и транзисторы). Становится возможным также и изготовление квантовых нуль-размерных структур и конструирование нанолазеров, работающих в очень широком диапазоне спектра.

Ионная бомбардировка является достаточно простой техникой, позволяющей подконтрольно модифицировать структуру УНТ и изменять их физические свойства.

представлены В данной работе результаты изучения взаимодействия ионов аргона однослойными (ОУНТ) многослойными (MYHT)углеродными посредством нанотрубками, использования эффекта зависимости спектра коллективных колебаний электронов от свойств УНТ. Данные были получены результаты посредством спектроскопии характеристических электронов (ХПЭЭ). Для целей контроля за поверхности состоянием УНТ была использована Оже-электронная спектроскопия. Эксперимент

Эксперименты были проведены на образцах ОУНТ и МУНТ. Оба типа УНТ были получены электро-дуговым методом. Образцы МУНТ были предоставлены закрытым акционерным обществом «Астрин» (Санкт-Петербург, Россия), образцы ОУНТ были

предоставлены А.С.Лобачом из Института проблем химической физики РАН (Москва, Россия). МУНТ были ~ 10 нм в диаметре и ~ 10 мкм в длины. ОУНТ имели диаметры 1.2-1.6нм и длины 1 - 10 мкм.

Образцы МУНТ и ОУНТ были подвергнуты поэтапной бомбардировке ионами

аргона (Ar^+) непосредственно в высоковакуумной камере электронного спектрометра. Энергия Ar^+ составляла 1 кэB, максимальная доза бомбардировки Ar^+ (Q) равнялась 360 мкКл/см 2 .

После каждой дозы ионной бомбардировки производилась съёмка Ожеспектров в режиме постоянного энергетического разрешения $\Delta E = 0.6$ эВ для определения концентрация аргона, абсорбированного в приповерхностном слое образца [1].

Во время измерений ХПЭЭ спектров энергия первичных электронов составляла 1 кэВ. Угол падения первичных электронов на образец и угол сбора вторичных составляли 45°. Диаметр пятна засветки равнялся ~ 1 мм. Апертура анализатора составляла 12°. Абсолютное разрешение по энергии ($\Delta E = \text{Const}$) было 0.2 эВ, когда энергия пропускания спектрометра составляла 10-25эВ. **Результаты**

Был проведён детальный анализ π - и $\pi^{+}\sigma$ -плазмонов до и после бомбардировки различными дозами ионами аргона Ar МУНТ и ОУНТ. Были изучены начальные стадии взаимодействия поверхности и объёма МУНТ и ОУНТ с Ar⁺. При малых дозах бомбардировки Ar⁺ эффект образования дефектов в стенках рекомбинацией УНТ преобладает нал Тем менее, особенности не протекания этих процессов в МУНТ и ОУНТ различны [2,3].

В процессе исследований были определены закономерности изменения энергии E_{π} и полной ширины на половине высоты δE_{π} π -плазмона вследствие ионной бомбардировки как для МУНТ, так и ОУНТ. Величина E_{π} уменьшается, а величина δE_{π} возрастает с увеличением дозы Ar⁺ при малых дозах бомбардировки $Q(Q < Q_0 = 60 \text{ мкКл/cm}^2)$, коэффициент абсорбции наибольшим [4].

Для предварительной интерпретации полученных экспериментально результатов классическая использована была теория абсорбции. Согласно дисперсии И возможны два пути взаимодействия плазмонов с дефектами в атомной структуре УНТ, появившихся за счёт воздействия ионами. Вопервых, созданные в процессе бомбардировке дефекты деформируют не только поверхность, но и объём УНТ, модифицируя тем самым и электронные свойства УНТ. Согласно модели «жёстких» энергетических зон, это приводит к изменению энергии межзонных переходов. Вовторых, бомбардировка провоцирует значительное рассеяние плазмонов на дефектах. Рассеяние является наиболее интенсивным, когда длина волны де Бройля плазмона равна между дефектами. расстоянию рассеяния различаются для МУНТ и ОУНТ. В случае ОУНТ. энергии межзонных π - π * переходов варьируется пределах $1.8~{
m eV} \le \overline{E_n} \le 4.3~{
m eV}$. Верхний предел $(\overline{E_n} \approx 4.3 \text{ eV})$ очень близок к величине энергии межзонного π - π * перехода в точке M зоны Бриллюэна графита. В случае МУНТ, разброс энергий межзонных перезодов не является столь значительным ($\overline{E_n} \approx 5$ eV). Атомное строение МУНТ сходно с атомной структурой изогнутого многослойного кристаллического графита. Меньший разброс величин энергий межзонных переходов $\overline{E_n}$ в случае МУНТ возможно происходит вследствие «трёхмерной» упорядоченности атомной структуры МУНТ (диаметры МУНТ больше, чем таковые у ОУНТ). Наведённые ионной бомбардировкой дефекты вынуждены располагаться в основном в стеснённом межслоевом пространстве и в силу этого графитоподобны. Поэтому и процессы дефектообразования у МУНТ и ОУНТ различны.

МУНТ обнаружен существенного изменения механизма рассеяния плазмонов при достижении дозы 50 мкКл/см² $(Q \ge 50 \ \mu\text{C/cm}^2)$ и превышающих это значение дозах ионного облучения. Оценки показали, $MкКл/cм^2$ 50 соответствует концентрация ионов аргона, внедрённых в нанотрубки, ~ 2.5 ат. %. Возможно, что при такой концентрации аргона расстояние между атомами аргона и связанными с ними дефектами сравнимо с половиной длины волны де. Бройля ($\lambda_{\rm B} \approx 200 - 230$ нм) в МУНТ, приводя к появлению дополнительного резонансного рассеяния плазмонов на дефектах.

Высказано предположение, сложный и широкий плазменный спектр π+σ-плазмонов содержит как минимум компоненты существенно отличающимися интенсивностями: квазиповерхностных плазмона (продольный и поперечный) и два квазиобъёмных плазмона (продольный и поперечный). Только один ИЗ них демонстрирует немонотонную зависимость otor Tдозы ионного облучения. Его энергия при облучении ионами аргона изменяется в пределах 19 - 23 эВ. В случае поперечного плазмона G_{l} , концентрация возбуждённых электронов приблизительно в два раза превосходит таковую для плазмона G_2 . Были вычислены относительные площади S_{G1}/S_0 и S_{G2}/S_0 пиков G_I и G_2 . $S_{G_1}/S_{G_2}\sim$ 6.3 для ОУНТ и \sim 2.1 для МУНТ. S_{G1}/S_0 и S_{G2}/S_0 пика G_2 почти одинаковы для МУНТ и ОУНТ. Возможно, что причина значительного различия S_{G_1}/S_{G_2} для ОУНТ и МУНТ заключается во вкладе орбитальной составляющей. Необходимы дальнейшие исследования, что интерпретировать выявленное поведение $\pi^+\sigma$ -плазмонов.

Благодарность

Данная работа была выполнена при поддержке Министерства образования Российской Федерации (грант No.PD02-1.2-170).

Литература

- Brzhezinskaya M.M., Baitinger E.M., 1. Shnitov V.V. π -plasmons in ion irradiated multiwall carbon nanotubes. Physica B, 2004; 348:95-100.
- Brzhezinskaya M.M., Baitinger E.M., Shnitov V.V., Smirnov A.B. Study of the primary stages of defect formation of carbon nanotubes under ion argon irradiation. Physics of the Solid State, 2005; 47(4):745-750.
- Brzhezinskaya M.M., Baitinger E.M., Shnitov V.V., Smirnov A.B. Determination of ion irradiation influence on π -plasmon properties of carbon nanotubes. Proceedings of the 2004 MRS Spring Meeting, San Francisco, 2004; 821.
- Brzhezinskaya M.M., Baitinger E.M., Shnitov V.V. Destruction of multiwall carbon nanotubes structure under the influence of ion irradiation. Proceedings of the 2003 MRS Fall Meeting, Boston, 2003; 792:371-374.